

《公差配合与技术测量》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2006年12月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787560934778

内容简介

公差配合与技术测量是高等职业技术学院机械类各专业的重要技术基础课，它包含几何量公差与误差检测两大方面的内容，把标准化和计量学两个领域的相关内容有机地结合在一起，与机械设计、机械制造、质量控制等多方面密切相关，是机械工程技术人员和管理人员必备的基本知识和技能。

目录

第一章 绪论

第二章 圆柱体结合的公差与配合

第三章 形状和位置公差

第四章 表面粗糙度及测量

第五章 技术测量基础

第六章 光滑极限量规

第七章 圆锥的公差配合及测量

第八章 滚动轴承的公差与配合

第九章 螺纹的公差配合及测量

第十章 键和花键的公差与配合

第十一章 圆柱齿轮传动的公差及测量

参考答案

参考文献

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)